

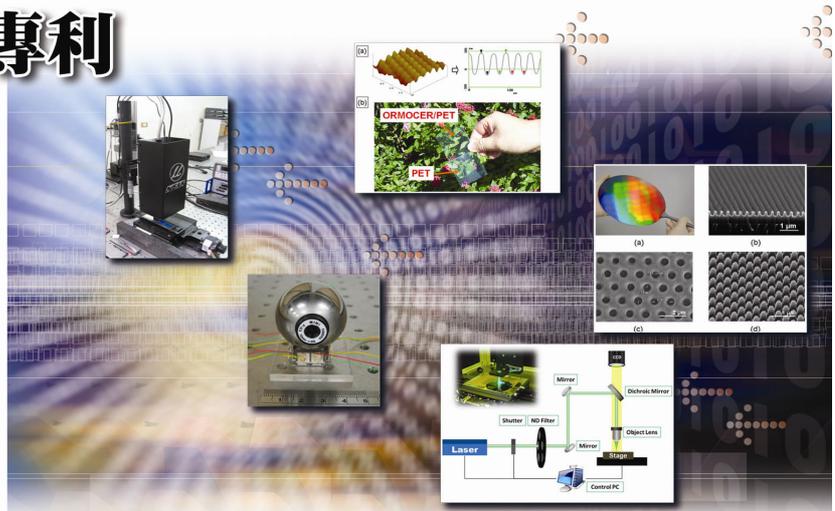


工業技術研究院 機械所

微/奈米製造技術

可授權技術及專利

工研院機械所
先進製造核心技術組



工業技術研究院機械所在微/奈米製造技術方面深耕多年，目前已累積多項可授權技術及專利，歡迎有需求的業界人士逕洽相關聯絡人。

可授權技術一覽表

序號	技術授權項目	聯絡人	電話	email
1	疏水結構及其製法	許文通	03-5918615	WTHsu@itri.org.tw
2	大面積模具抗沾黏處理	林正軒	03-5916691	CH.Lin@itri.org.tw
3	奈米材料製造技術	周大鑫	03-5916791	TaHsinChou@itri.org.tw
4	能量束加工及模具製造技術	周大鑫	03-5916791	TaHsinChou@itri.org.tw
5	微/奈米結構無電鍍翻模技術	林正軒	03-5916691	CH.Lin@itri.org.tw
6	複合式光學膜設計製造技術	林暉雄	03-5916461	JohnnyLin@itri.org.tw
7	大氣電漿製程設備技術	許文通	03-5918615	WTHsu@itri.org.tw
8	微/奈米轉印製程設備技術	周大鑫	03-5916791	TaHsinChou@itri.org.tw
9	LED 控光膜片設計及製造技術	林建憲	03-5916735	JohnnyLin@itri.org.tw
10	LED 立體封裝技術	林建憲	03-5916735	JohnnyLin@itri.org.tw



可授權專利一覽表

序號	專利項目	聯絡人
1	一種微奈米結構轉印裝置及方法	周大鑫(專利統一聯絡窗口) 電話：03-5916791 email：TaHsinChou@itri.org.tw
2	微奈米轉印裝置	
3	用於微奈米轉印之均壓裝置	
4	一種脫模裝置與方法	
5	微奈米光柵複合膜	
6	複合式分光元件	
7	高準直面型光源模組及其出光方法	
8	光學色彩分光系統以及所應用的顯示裝置	
9	複合式分光元件	
10	軟性體重計及其製造方法	
11	導電膜結構及其製法與導電膜式積體電路針測裝置	
12	疏水結構及其製法	
13	薄膜之清除方法及用以清除薄膜之設備	
14	表面處理裝置及方法	
15	抗反射板及其抗反射結構之製造方法	
16	大氣電漿大幅寬處理裝置	
17	抗反射透明導電複合膜	
18	具電弧控制功能之大氣電漿產生裝置	
19	高導電奈米薄膜式探針卡之製造方法	
20	一種導電膜之製造方法及其結構，以及具有該導電膜之探針卡	
21	垂直式探針卡之結構	
22	以光束調變式超快雷射製作模具的方法與架構	
23	導電膜結構及其製法與導電膜式積體電路針測裝置	
24	導光板	
25	耦光元件	
26	導光板與發光裝置	
27	具有前光模組之顯示裝置	
28	可調整出光角度之發光裝置	
29	擴散與聚光用的複合微結構片	
30	函數曲線型透鏡光柵的光源調制裝置	
31	負焦型反射式燈具之結構	
32	光源反射式照明裝置	
33	複焦型膜板照明裝置	
34	積分式膜板照明裝置	
35	反射式投光裝置	
36	車用光學膜片	